

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МИСиС»

ПРИКАЗ № 213 об

г. Москва

21 " 05 " 2012 г.

Дополнение к приказу от 02.12.2010 г № 443 о.в. «О создании Комиссии по учету объектов интеллектуальной собственности в НИТУ МИСиС»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изменить пункт 1 в приказе от 02.12.2010 г № 443 о.в. «Считать Комиссию по учету объектов интеллектуальной собственности в НИТУ МИСиС» в следующем составе:

Председатель комиссии – Филонов М.Р. – проректор по науке и инновациям
Члены комиссии:

- Шевченко А.А. – начальник административно-правового управления;
- Антохина Е.Ю. – начальник отдела бухгалтерского учета;
- Райкова Т.В. – начальник отдела защиты интеллектуальной собственности;
- Киндоп В.Э. – представитель научно-технического совета;
- представитель авторского коллектива – создателя результата интеллектуальной деятельности;
- Карпухина И.В. – секретарь, главный специалист отдела защиты интеллектуальной собственности.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по науке и инновациям М.Р. Филонов.

Ректор



Д.В. Ливанов

Проект приказа вносит:

Проректор по науке и инновациям

М.Р. Филонов

Согласовано:

Начальник ФЭУ
Начальник АПУ
Начальник ОЗИС

Г.А. Краюшкина
А.А. Шевченко
Т.В. Райкова

